

## 量子殻/トンネル接合を用いたナノワイヤLEDのデバイス特性評価

## Device characterization of nanowire-LED using multiple-quantum-shell/tunnel junction

1.小糸製作所、2.豊田合成、3.名城大、4.名大・赤崎記念研究センター

○曾根直樹<sup>1,3</sup>、後藤七美<sup>3</sup>、宮本義也<sup>3</sup>、村上ヒデキ<sup>3</sup>、寺澤美月<sup>3</sup>、飯田一喜<sup>2,3</sup>、大矢昌輝<sup>2,3</sup>、  
Weifang Lu<sup>3</sup>、上山智<sup>3</sup>、竹内哲也<sup>3</sup>、岩谷素顕<sup>3</sup>、赤崎勇<sup>3,4</sup>

1. KOITO MANUFACTURING Co., Ltd, 2. TOYODA GOSEI Co., Ltd, 3. Meijo Univ.,

4. Akasaki Research Center, Nagoya Univ.,

○Naoki Sone<sup>1,3</sup>、Nanami Goto<sup>3</sup>、Yoshiya Miyamoto<sup>3</sup>、Hideki Murkami<sup>3</sup>、Mizuki Terazawa<sup>3</sup>、Kazuyoshi  
Iida<sup>2,3</sup>、Masaki Ohya<sup>2,3</sup>、Weifang Lu<sup>3</sup>、Satoshi Kamiyama<sup>3</sup>、Tetsuya Takeuchi<sup>3</sup>、Motoaki Iwaya<sup>3</sup>  
and Isamu Akasaki<sup>3,4</sup>

E-mail: n-sone@koito.co.jp

コアシェル型ナノワイヤは、c軸方向に伸びる柱状結晶(n-GaNコア)由来の無転位性とn-GaNコアの側面(無極性面)にシェル状に形成した発光層(Multiple-quantum shell:MQS)により高性能な発光デバイスが期待できる<sup>[1]</sup>。しかしながら、シェル状に形成された各p-GaN層へ給電するためにITO電極をp-GaNシェルの周りに形成するとITOによる光吸収損失が大きくなり、発光効率が低下する問題があった<sup>[2]</sup>。

本研究グループでは、p-GaNシェルの周りにトンネル接合を成長し、各ナノワイヤ間に埋込n-GaN層を成長させることで、光吸収損失を低減できる構造(図1)を研究しており、図2に示すI-V、I-L特性を持つナノワイヤLEDを実現している。我々が調べた限り、本構造の他グループからのLED動作に関する報告例は無い。しかしながら、現状のナノワイヤLEDは動作電圧が高く、電流リークが発生している。その原因は、p-GaNシェル形状の不均一性やp型活性化処理にあると考えられる。詳細な内容は当日報告する。

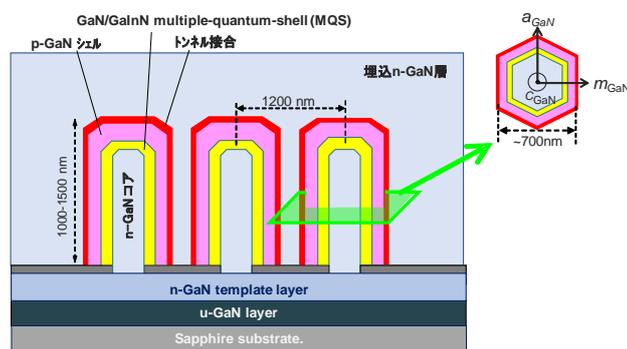


図1 ナノワイヤLED断面模式図

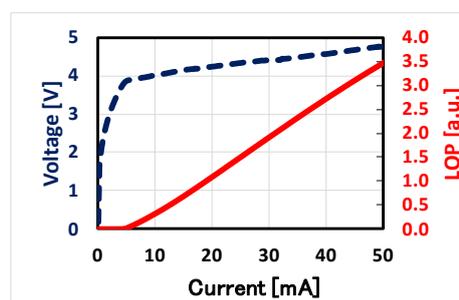


図2 I-V、I-L 特性

[1] N. Sone et al. Phys. Status Solidi A, 1900715 (2019) [2] M. Terazawa et al. Jpn. J. Appl. Phys, 58, SCCC17 (2019)

【謝辞】本研究は文部科学省・省エネルギー社会の実現に資する次世代半導体研究開発、同・私立大学研究ブランディング事業、日本学術振興会・科研費基盤研究A [15H02019]、同基盤研究A [17H01055]、同新学術領域研究[16H06416]、JST CREST [16815710]の援助によって実施された。